**PASJ2023 TUP52** 

# KEK 電子陽電子入射器におけるレーザーから新 RF 参照位相の導入

# NEW RF REFERENCE SIGNAL GENERATION BY RF GUN LASER SOURCE AT KEK ELECTRON/POSITRON INJECTOR LINAC

周翔宇<sup>#, A,B)</sup>, 熊野宏樹<sup>C)</sup>, 豊富直之<sup>C)</sup>, 吉田光宏<sup>A,B)</sup>

Xiangyu Zhou #, A, B), Hiroki Kumano C), Naoyuki Toyotomi C), Mitsuhiro Yoshida<sup>A, B)</sup>

<sup>A)</sup> Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

<sup>B)</sup> The graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI)

<sup>C)</sup> Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd.

### Abstract

The stability of the RF phase in the LINAC of SuperKEKB is affected by the high voltage of the klystron and the temperature of the cooling water in the accelerating structure. To improve the stability of the RF phase, a new RF signal is generated by the RF gun's laser source, which is synchronized with a 2856 MHz signal. The laser output is transmitted through a free space area to sector B and detected by a photodetector, which is not impacted by temperature fluctuations or klystron interference.

## 1. はじめに

KEKB から SuperKEKB へのアップグレードに伴い、 安定した加速を行うために、高精度の加速信号を長距 離にわたって伝送する必要がある。現在、LINAC-MO 周 波 数 は 571.2 MHz で、基準信号発生器により分 周・逓倍を行い、異なる繰り返し周波数信号が生成され、 これらの信号は各機器に送られる[1]。RF 信号の位相安 定度は、クライストロンモジュレータの電源の安定度や冷 却水及び室温の安定度に大きく依存する。ビームをリン グに安定して導入するために、入射器の基準高周波信 号には、移相器や位相フィードバックなどの位相制御シ ステムが導入されていた[2]。

同時に、HER への入射を行うために、フォトカソード RF 電子銃が導入された。このため、HER 用の位相に固 定された RF 信号がレーザー側に送られる。この数年間、 電子銃用レーザーシステムの改良が進み、長時間安定 な運転を実現してきた[3]。RF 基準信号を使用してレー ザーの光信号を制御し、光信号を用いて長距離伝搬さ せると同時に、RF 信号との間で正確な再現を実現するこ とが検討されている。このレーザーの光信号の一部は取り出され、ファイバーや自由空間を通じて伝送され、増幅が行われる。光信号は長距離伝送においても電気ノイズの影響を受けない利点がある。このため、LINAC 全域にレーザーから新 RF 参照位相の導入することを行う。

LINAC の各セクターでは、レーザー光信号から変換 された RF 信号とワイヤ接続を通じて送られてきた RF 信 号が互いにチェックされる。そして、これら 2 つの異なる 伝送方法で得られた RF 信号の位相差を評価することは、 RF 信号の安定性に関する研究に非常に役立つと考えら れる。この位相差の比較により、レーザー光信号を使用 する光信号伝送と、ワイヤ接続を通じて行われる電気信 号伝送の間での位相のずれや安定性の違いを評価する ことが可能である。もし位相差が大きい場合、それは信 号の安定度や伝送過程での損失に関する問題を示唆 するかもしれない。逆に、位相差が小さい場合、両方法 の信号伝送が互いに適切に補償されていることを示す。 このような比較は、LINAC システムの信号伝送の品質向 上や安定性の向上に向けて、問題の特定や改善策の提 案に貢献することが期待される。



Figure 1: layout of the laser signal form RF gun laser source transmission covers the entire Linac.

<sup>#</sup> xiangyu.zhou@kek.jp

PASJ2023 TUP52

### 2. レーザーを用いた基準信号伝送

KEK 電子 陽 電子 入射器 施設 LINAC では、180度偏向部を挟み、A-B セクター(~100 m)とC-5 セクター(~500 m)の2 つの直線部からなる、全長600 m の線形加速器である。電子を生成するため、レーザー信号はA1 地上ギャラリーのレーザー室から地下トンネルのA1電子銃空洞に伝送される。そして、このレーザー信号をさらに拡張して、LINAC 全体をカバーすることを目指して開発が進められている(Fig. 1)。

### 2.1 発振器及びファイバー増幅

LINAC-MO の周波数は 571.2 MHz で、基準信号発 生器により分周・逓倍された信号が生成される。具体的 には、10.385 MHz、114.24 MHz、および 2856 MHz の信 号が生成され、これらは RF 電子銃用レーザーシステム へ送られる[1]。

レーザーシステムには市販の Menlo 社 Yb ファイバー 発振器を導入した。Yb ファイバー発振器から 114.24 MHz のパルスが生成され、RF 信号とロックされる。また、 Linac の 2856 MHz トリガーによって位相と同期を行い、 安定な光パルスを供給している[4]。

出力されたシグナルパルスを波長板と偏光ビームスプ リッターを通じて2つに分けられる。1つをRF電子銃用 レーザー信号の種光として使用され、増幅・整形・波長 変換などの操作により、1-25Hz、Single/Double bunch、1 mJレベルのUV光源が構築されている[4]。

もう一つのパルスは Yb-doped ファイバー増幅され、高 速光スイッチ半導体光増幅 (semiconductor optical amplifier: SOA)パルスピーカーによって RF の 10.385 MHz と同期した繰り返し周波数のパルスに変換される。 SOA 及びシングルモードファイバー増幅で発生した ASE (Amplified Spontaneous Emission)ノイズを取り除く ために、透過型グレーティングペアとスリットの組み合わ せで、中心 1030 nm,半値全幅 8 nm の光が取り出され る。そこまで、シグナルパルスの時間幅及び繰り返し周 波数を調整させた。

#### 2.2 ファイバーを用いた光信号伝送

同期された 10.385 MHz レーザーシグナルは3 つを分割し、そのうちの一つを地上のレーザーハットから地下の熱電子銃室まで伝送する。この光パルスは、FC/APC コネクターを使用して行われ、1064 nm 偏波保持(PM)パッチケーブルに集光する。伝送ケーブルの長さが 10 m を持ち、冷却水パイプに貼り付けられ、外側は断熱材



Figure 2: Input optical system.

で覆われており、1階の光学架台から地下の熱電子銃室の光学架台まで伝わっている。

このファイバー接続方式による光信号の伝送は、自由 空間への出射を避け、調整が不要であり、空気の変動 や温度湿度の影響が少ないという利点がある。ファイ バーコネクターによる接続は、2 つファイバーのコアを互 いに接触させ、ロスや反射が発生し、エネルギーの減少 があることに留意する必要がある。

#### 2.3 光信号の増幅及び再構築

地下光学架台では、レーザーアライメントシステムのため設置した地下光学架台の一部を利用している[5]。 Figure 2 のように、この架台は、A-B セクター光軸管の上流に配置されており、出射ビームを真空窓から真空ダクトに入射できるようになっている。

FC/APC コネクターを用いて PM パッチケーブルと ファイバー増幅システムを接続している。ノイズを最小限 に抑えるために、段階的にゆっくり増幅するシステムを 構築している[6]。最大 750 mW のポンプパワーを3つ に分け(15%、35%、50%)、コア径 5.8 µm の Yb ドップ ファイバーを使用して、ポンプ LD と WDM(wavelength division multiplexed coupler)を溶接させ、シグナル光を3 段増幅する。ポンプの強度によって出力パワーを調整で きるようになっており、平均パワー約 100 mW で設定して いる。ここまでのプロセスで、シグナルをファイバー内部 に進行している。

GRIN レンズ付きコリメータを使用して、平行ビームを 自由空間に出力する。出力ビーム直径が約 0.5 mm FWHM である。約 100 m の距離に平行ビームを維持す るため、出力ビーム直径をテレスコープで増大させる。1 枚目及び 2 枚目のレンズは、f = -50 mm 及び 400 mm



Figure 3: (a) Pulse spectrum. (b) Pulse time domain profile.

の焦点距離を使用し、ビーム直径は約8倍に増大させる。 B セクターエンドのビーム径が一番小さいように、レンズ 間の距離を調整した。A、B セクターにいくつかの位置に オプテックスを設置し、完全に平行ビームになることは難 しいが、B セクターエンドでは光信号が完全に収集する ことができる。3 枚の平面ミラーでビーム光路をコンパクト に構築し、下流の2 枚ミラーによって出射ビームの X/Y 方向を調整することができる。

長距離のファイバーを通してレーザーシグナルを伝送 した後、パルスのパラメータは最初のレーザーシグナル と比べてわずかに変動することが観測された。Figure 3 に より、自由空間に出射されたレーザーシグナルのスペクト ル及びパルス幅が測定された。スペクトルの中心波長は 1032 nmで幅が約5 nmである。また、自己相関法(Autocorrelator)によってパルス幅を測定し、FWHM が 25 ps であることが確認された。

#### 2.4 光軸管に光信号伝送

電子陽電子入射器のトンネル内 A,B セクターに設置 されている光軸管内において、1 台の 100 l/min スクロー ルポンプで真空が保持される。その間に、ビーム取り出 しユニットを Fig.4 のように設置した。ダクトの接続場所に は、幅 20 mm のリング状アクリル窓が取り付けられており、 ここから赤外シグナルを取り出す。光軸管内の光軸には 偏光ビームスプリッターキューブを挿入させ、S 偏光成分 は反射させて P 偏光成分は透過させることで、S 偏光成 分を光軸管から取り出す。ビームスプリッターの上流に ン2 波長板を設置し、取り出すシグナル量を調整すること ができる。すべての挿入されたビームスプリッターや波長 板は、光軸管内の専用ホルダーにしっかり固定されてお り、光軸の中心に配置されている。



Figure 4: Beam extraction unit.

テスト実験のために、A セクターの A1M と B セクター の B3 エンドの 2 箇所で計測を行う予定である。取り出す 割合はそれぞれ 20%と 25%に調整される。残りの分を B エンドに到達し、真空窓からダクトに飛び出す。この光信 号を伝送ファイバーに収集され、C-5 セクター用のレー ザーラインに伝送されることになる。

### 3. 今後の予定

#### 3.1 検出装置

出射されたシグナルはフォトダイオードによって検出され、光信号が電気信号に変換される。この電気信号は検出した光パルスの強度に比例する RF 信号を生成する。この RF 信号は 2856 MHz のバンドパスフィルターを通過し、IQ モジュレーターに導入する予定である。同様に、RF 基準信号もクライストロンを経由して加速管に到達する際にも IO モジュレーターが導入される。

A-B セクターには長さが 100m 以上のビームラインが あり、ここに沿ってレーザー光を電子ビームとほぼ同じ速 度で送ることで、A1M と B3 の位置に到達する時刻は同 じと仮定されている。各測定点で位相変動を測定し、 レーザー光が到達したタイミングと RF 信号のズレが発生 する場合、RF タイミングを補正することが考慮されている。

提案されているタイミング補正は、正確な信号測定と 同期を確保するために非常に重要である。レーザー光と RF 信号の位相整合によって、システム全体の動作を最 適化し、信号の安定性と精度を向上させることが目指さ れている。レーザー信号の自由空間伝送は、微小な環 境変動による空気の流れの乱れを真空ダクトによって抑 制する。そして、光軸の安定性も、振動や温度、湿度の 微小な変動による影響を受ける可能性がある。このため、 フィードバック制御システムの導入が予想されている。制 御システムは、変動に対してリアルタイムで補正を行う、 システム全体の性能を向上させるための重要な要素とな る。

#### 3.2 全LINAC に光信号の伝送

入射器は、180 度の J-arc 部によって A-B セクター と C-5 セクター2つの直線部から構成される。現在、 A-B セクターに光信号の伝送は実現しているが、J-arc の後にある C セクターにもう一つのレーザー増幅システ ムを構築する必要がある。

J-arc 部における自由空間を介した光信号の伝送は複 雑なので、B セクターエンドに到達した光信号を 20m の 位相安定化されたファイバーを用いて C セクターに伝送 する。そして、C セクターの光学ブレッドボードに光増幅 システムを設置し、その出力光を光軸管ダクトを通じて自 由空間に伝送する予定である。

C-5 セクターの第二直線部の全長が約 500m である ため、レーザービームの平行度を完全に維持するこ とは難しい。そこで、レーザー管に平行度調整用の テレスコープレンズを複数箇所に配置する計画があ る。これによって、レーザービームの平行度を適切 に調整し、長距離伝送でも高い品質を維持すること が目指されている。

#### 3.3 LINAC 全域にレーザー同期光源の開発

この RF 電子銃用のレーザー光源は、遠距離での伝 送後、種光として利用され、増幅、整形、波長変換など の多様な手段に展開可能である。電子ビームと同期され たレーザー光源が LINAC 全体に到達することが実現す れば、将来的には量子ビーム診断、計測技術、軌道アラ イメントなどさまざまな研究開発に大きな貢献が期待され る。

# PASJ2023 TUP52

# 4. まとめ

KEK 電子陽電子入射器施設 LINAC は、性能の向上 と高精度な測定・制御の必要性に対応するため、RF 基 準信号を同期しているレーザーから新たな RF 参照位相 を導入する取り組みを行っている。このプロセスにより、 LINAC 全域で光信号を用いて長距離伝搬を行いながら、 RF 信号との間で正確な再現性を確保することが計画さ れている。現在、A-B セクター光軸管においてレーザー 信号のカバーができ、高精度測定及び制御の開発を進 んでいる。

# 参考文献

- M. Miura *et al.*, "Phase shifter for RF reference signal in SuperKEKB injector linac", Proc. 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2018), Nagaoka, Japan, Aug. 2018, pp. 1136-1139.
- [2] M. Miura et al., "RF phase feedback at KEK electron/positron injector linac", Proc. 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2021), Takasaki (Online meeting), Japan, Aug. 2021, pp. 368-370.
- [3] R. Zhang et al., "Laser system for SuperKEKB RF gun and its multi-functionalized application", Proc. 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2022), Kitakyusyu (Online meeting), Japan, Oct. 2022, pp. 668-670.
- [4] X. Zhou *et al.*, "Upgrade of electron beam generation system for Phase-III commissioning of SuperKEKB project", Proc. 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2019), Kyoto, Japan, Jul.-Aug. 2019, pp. 487-490.
- [5] M. Satoh *et al.*, "Laser based alignment system for the KEKB injector linac", Proc. 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2011), Tsukuba, Japan, Aug. 2011, pp. 762-767.
- [6] X. Zhou et al., "25Hz and 50Hz double-bunch laser system upgrade for RF gun at SuperKEKB", Proc. 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (PASJ2015), Tsuruga, Japan, Aug. 2015, pp. 1334-1337.